1977 г. Июнь

Том 122, вып. 2

УСПЕХИ ФИЗИЧЕСКИХ НАУК

535.376

РАСПАД ЭЛЕКТРОННЫХ ВОЗБУЖДЕНИЙ НА РАДИАЦИОННЫЕ ДЕФЕКТЫ В ИОННЫХ КРИСТАЛЛАХ

Ч. Б. Лущик, И. К. Витол, М. А. Эланго

СОДЕРЖАНИЕ

1. 2.	Введение . Механизмы создания радиационных дефектов . а) Создание дефектов при упругих соударениях (224). б) Создание дефектов при распале алектронных возбужлений (225).	223 224
3.	Электронные возбуждения	226
4.	Структурные точечные дефекты	22 9
5.	Создание дефектов при распаде экситонов и рекомбинация электронов и ды-	
		232
	а) Спектры создания дефектов (252). О) Создание дефектов при рекомоина-	
	(235).	
6.	Механизмы распада электронных возбуждений с рождением дефектов	236
	а) Модели процессов распада (236). б) Энергетика и динамика процессов со-	
	здания дефектов (237). в) Предполагаемые механизмы распада автолока-	
	лизованных экситонов (239). г) Условия распада электронных возбужде-	
-	нии на дефекты (240).	944
<i>.</i>	Гентгеновские возбуждения и создание деректов	241
0.		240
9.	Эффективность и кинетика накопления Т- и п-дентров	244
	а) экспериментальные данные дан КСП и КЭ (244). 0) изолированные пары (245) п) Сточастировае пары	
40	(240). B) GIUAACIN TELEVE PACIFICACIAN INP (241).	917
10.		241
щи.	тированная литература	

1. ВВЕДЕНИЕ

В течение последнего десятилетия среди многих актуальных проблем физики твердого тела в число важнейших выдвинулась проблема радиационной стойкости твердых тел. С одной стороны, это связано с бурным развитием ядерной энергетики, и нужны материалы с очень высокой радиационной стойкостью. С другой стороны, для вычислительной техники необходимы активные среды для оптических и электронно-лучевых запоминающих устройств, чувствительность которых к облучению выше, чем у существующих материалов.

Поиск и разработка радиационностойких и радиационночувствительных материалов должны опираться на ясное понимание механизмов создания радиационных дефектов в кристаллах. Радиационные повреждения в металлах и гомеополярных полупроводниках подробно описаны в монографиях ¹⁻⁴.

Цель настоящего обзора — рассмотреть особенности создания радиационных дефектов для еще одного важного класса твердых тол ионных кристаллов-диэлектриков.

[©] Главная редакция физико-математической литературы издательства «Наука», «Успехи физических наук», 1977 г.

Изучением изменений свойств простейщих ионных кристаллов (например, NaCl) под действием облучений еще на заре развития современной физики твердого тела занимались Рентген, Иоффе, Поль, Хильш, Курчатов, Тартаковский и др. ⁵⁻⁸. Создание квантовой теории кристаллов поставило эти исследования на прочную научную основу ⁹⁻¹¹.

Ключом к пониманию процессов радиационного дефектообразования в ионных кристаллах послужил простой факт. Было показано, что мощное облучение кристаллов NaCl нейтронами и γ-лучами в вертикальном канале ядерного реактора приводит практически к тем же результатам, что и облучение рентгеновскими лучами средних энергий и даже ультрафиолетовой радиацией, селективно создающей экситоны или разделенные электроны и дырки ¹². Это привело к предположению, что в основе радиационной нестабильности ионных кристаллов лежит распад электронных возбуждений на структурные френкелевские дефекты. Эта гипотеза была независимо и одновременно высказана и развита в СССР ¹³⁻¹⁹, США ²⁰⁻²² и Англии ²³⁻²⁵ и успешно выдержала десятилетнее испытание на прочность.

Несмотря на кажущуюся простоту, такой подход был неожиданным и необычным. Издавна в физике твердого тела рассмотрение электронных возбуждений и структурных дефектов велось раздельно. Обнаружение распада электронных возбуждений на структурные дефекты потребовало совместного рассмотрения этих явлений в рамках общей теории, к созданию которой теоретики приступили лишь в самое последнее время ^{26, 27}. Пока же остро ощущается необходимость обсудить на основе существующих экспериментальных данных общую физическую картину распада электронных возбуждений на структурные дефекты.

2. МЕХАНИЗМЫ СОЗДАНИЯ РАДИАЦИОННЫХ ДЕФЕКТОВ

а) Создание дефектов при упругих соударениях

В большинстве твердых тел, в том числе в металлах и полупроводниках, точечные радиационные дефекты возникают в основном в результате упругих соударений падающих на кристалл (или возникающих в кристалле) электронов, протонов и других первичных частиц с ядрами атомов кристалла (см. ¹⁻⁴). При умеренных энергиях цервичный акт взаимодействия прост — упругое парное соударение, подчиняющееся классическим законам сохранения энергии и импульса.

Если первичная частица имеет кинетическую энергию E_0 и массу m, а масса атомов в кристалле M, то при парном соударении смещаемый из узла кристаллической решетки под углом φ к направлению падения первичной частицы атом приобретает энергию

$$[E = E_0 \frac{4Mm}{(m+M)^2} \cos^2 \varphi, \qquad (2.1)$$

Если передаваемая энергия больше некоторой пороговой величины E_d , то создается френкелевская пара дефектов. Выбитый из узла атом удаляется от возникшего пустого узла (вакансии) по междоузлиям (диффузия или каналирование) или в результате осуществления цепочки фокусирующихся столкновений. В случае $E \gg E_d$ первичные смещенные атомы могут вызывать каскад вторичных смещений, в результате чего появляется несколько френкелевских пар. Ситуация может быть проанализирована на основе модельных представлений, берущих начало от работы Кинчина и Пиза ²⁸, с использованием современных методов вычислительной техники, примененных Виньярдом ²⁹ и др. (см. подробный обзор ³⁰). Характерной особенностью механизма упругих парных соударений является существование минимальной величины E_0 , ниже которой создание дефектов невозможно.

При больших энергиях *E* модель упругих парных столкновений отказывает, и необходимо рассматривать взаимодействие первичной частицы не с одним атомом, а с некоторым участком кристалла. В результате такого взаимодействия возникают разупорядоченные участки кристалла (так называемые клинья). Обзор возникающих при этом явлений в полупроводниковых системах дан в монографии ³¹.

Ударные механизмы создания радиационных дефектов универсальны. Они осуществляются и в ионных кристаллах. Машинный расчет таких процессов для NaCl и KCl выполнен в работе ³². Экспериментально ударные механизмы дефектообразования изучены на монокристаллах MgO ²². ^{33, 34}. Для окиси магния пороговая энергия смещения электронами ионов кислорода составляет 330 кэв, чему соответствует энергия $E_d = 60$ эв.

б) Создание дефектов при распаде электронных возбуждений

При взаимодействии частиц и квантов с твердыми телами основная доля их энергии расходуется на возбуждение электронной подсистемы кристаллов. Возникающие при этом разнообразные электронные возбуждения могут служить причиной возникновения радиационных дефектов.

Зейтц впервые рассмотрел возможность безызлучательной аннигиляции экситонов около изломов дислокаций, в результате чего излом дислокации может смещаться с одновременным рождением вакансии ¹¹. Эта гипотеза подверглась тщательной экспериментальной проверке на кристаллах с повышенной концентрацией дислокаций и на бездислокационных нитевидных кристаллах ^{35, 36}. Было убедительно показано, что дислокации не играют определяющей роли при создании радиационных дефектов в ионных кристаллах.

Варли впервые рассмотрел возможность создания френкелевских пар дефектов при двойной ионизации ионов галоида в щелочно-галоидных кристаллах (ЩГК)³⁷. В результате этого процесса возникает нестабильная группировка из семи расположенных рядом положительно заряженных ионов, которая в принципе может исчезать путем выталкивания положительно заряженного галоида из узла кристаллической решетки в междоузлие. Эта гипотеза также подвергалась подробной экспериментальной проверке вблизи порогов двойной ионизации галоидных ионов ³⁸. Было показано (см. подробнее гл. 7), что и процессы двойной (и многократной) ионизации кристаллообразующих частиц не играют решающей роли при создании радиационных дефектов в ЩГК.

Эксперименты показали ^{12, 14, 39–41}, что радиационные дефекты в ЩГК эффективно возникают при оптическом создании экситонов или разделенных электронов и дырок. Этот эффект в простейшем виде продемонстрирован на рис. 1, где сопоставлены кривые накопления центров окраски (*F*-центров) для монокристаллов NaCl, подвергнутых облучению нейтронами и γ -лучами в вертикальном канале ядерного реактора ¹², рентгеновскими лучами со средней энергией квантов 20 кэв ^{12, 40} и фотонами 7,8 эв ^{40, 41}, селективно создающими в NaCl экситоны. Во всех трех случаях после быстро растущей стадии следует менее эффективное нарастание числа *F*-центров до высоких плотностей порядка 10¹⁸ см⁻³, значительно превышающих возможное содержание структурных дефектов до облучения.

Совсем по-иному происходит процесс создания *F*-центров в MgO. Линейная стадия нарастания дефектов в этом случае наблюдается лишь

при облучении быстрыми электронами $(1,5 M_{36})$ или в реакторе ^{22, 33, 34}. При воздействии рентгеновских лучей число *F*-центров быстро достигает насыщения (см. рис. 1), уровень которого определяется числом существовавших в кристалле до облучения кислородных вакансий ⁴².

Таким образом, в некоторых (но не во всех) ионных кристаллах безызлучательный распад экситонов и безызлучательные рекомбинации



Рис. 1. Зависимость числа центров окраски от времени (дозы) облучения при комнатной температуре для монокристаллов NaCl и MgO.

Кристаллы NaCl облучались в вертикальном канале реактора ИРТ-2000 ¹², рентгеновскими лучами со средней энергией 20 кэв ¹² или фотонами 7,8 зв ⁴⁰. Кристаллы MgO облучались электронами с энергией 1,5 Мэв ³³ или рентгеновскими лучами 20 кэв ⁴².

электронов и дырок могут служить причиной образования радиационных дефектов.

Рэбин и Клик⁴³ убедительно показали, что при гелиевых температурах процессы радиационного дефектообразования почти не зависят от наличия в кристалле примесных или структурных дефектов и сводятся к образованию френкелевских пар в регулярных участках кристаллической решетки (подробнее см. ⁴⁴).

Анализ приведенных выше фактов привел Витола, Лущика и Эланго ¹³⁻¹⁶, Херша ²⁰. ²¹ и Пуули ²³⁻²⁵ к гипотезе о распаде электронных возбуждений в регулярных участках кристалла на френкелевские дефекты. Витол ¹³ и Херш ²⁰ высказали гипотезу о распаде экситонов на нейтральные *F*-центры и междоузельные атомы галоида. Пуули ²³ предположил возможность безызлучательных рекомбинаций электронов и дырок с рождением заряженных дефектов: галоидных вакансий и междоузельных ионов галоида. Чтобы перейти к рассмотрению этих процессов, мы должны предварительно более детально рассмотреть природу собственных электронных возбуждений и структурных дефектов в ионных кристаллах.

3. ЭЛЕКТРОННЫЕ ВОЗБУЖДЕНИЯ

В ионных кристаллах могут существовать различные электронные возбуждения: электроны проводимости (в дальнейшем обозначены e и e^-), дырки (e^+) , экситоны (e^0) и т. д.

Собственные электронные возбуждения ионных кристаллов подробно изучены по спектрам характеристических потерь энергии электронов ⁴⁵, по спектрам поглощения тонких слоев ⁴⁶ и спектрам отражения монокристаллов ⁴⁷, по которым могут быть вычислены спектры оптических постоянных $\varepsilon = \varepsilon_1 + i\varepsilon_2$. На рис. 2 приведены спектры поглощения для кристаллов KCl, KBr и KI ⁴⁶. Длинноволновые узкие полосы соответствуют созданию экситонов в Г-точке k-пространства. Так как дырочная компонента экситона (*p*-дырка) может существовать в двух состояниях с j = 3/2 и j = 1/2, то созданию экситонов соответствуют две полосы поглощения со спин-орбитальным расщеплением около 0,1 эв в KCl, 0,5 эв в KBr и 0,9 эв в KI.

Спектры собственной люминесценции гораздо сложнее (см. рис. 2). Для KI давно была обнаружена интенсивная широкая полоса излучения 3,3 эв со значительным стоксовым сдвигом относительно собственного



Рис. 2. Собственное оптическое поглощение (1) и собственная люминесценция (2, 2') КСl, КВг и КІ.

Спектры поглощения (1) тонких пленок измерены при 77°К в работе ⁴⁵. Спектры люминесценции монокристаллов измерены при 77°К (2) при возбуждении электронами 5 кэв ⁵³, ⁵⁴ или при 5°К (2') при возбуждении фотонами 8 зв ⁹⁶.

поглощения ⁴⁸, которая, как показали дальнейшие исследования ⁴⁹⁻⁵², соответствует излучательной аннигиляции двухгалоидных автолокализованных экситонов, дырочная компонента которых локализована на двух ионах галоида (X⁻) и имеет квазимолекулярную структуру X₂. Для KBr и KCl соответствующие полосы расположены при 2,4 и 2,3 эв. Указанные полосы люминесценции соответствуют триплет-синглетным переходам ${}^{3}\Sigma_{u}^{+} \rightarrow {}^{1}\Sigma_{g}$, имеют л-поляризацию и длительность $10^{-6} - 10^{-3}$ сек. Для двухгалоидных экситонов в KBr и KI типа X_{2}^{-e} обнаружены и синглет-синглетные переходы ${}^{1}\Sigma_{u}^{+} \rightarrow {}^{1}\Sigma_{g}$ (4,4 и 4,2 эв) с о-поляризацией и длительность $10^{-8} - 10^{-9}$ сек.

Недавно Куусманн и др. обнаружили (см. ⁵³) слабую люминесценцию ЩГК, которая (пока без строгого доказательства) была приписана свечению автолокализованных одногалоидных экситонов X⁰e (6,7 эв в KCl; 6,2 и 5,7 эв в KBr; 5,1 эв в KI). Для щелочных иодидов обнаружено, кроме того, слабое краевое свечение свободных экситонов ⁵³⁻⁵⁵. Для KI максимум этого свечения лежит при 5,75 эв и непосредственно примыкает к длинноволновой полосе собственного поглощения. Для свободных экситоноь ЩГК существует продольно-поперечное расщепление ⁵⁶.

В ЩГК экситоны существуют, вероятно, в трех состояниях: в виде свободных экситонов (e^0), в виде автолокализованных одногалоидных экситонов (X^0e) и в виде автолокализованных двухгалоидных экситонов (X_2^-e) ⁵³. Возбуждения X_2^-e при 4° и 77°К практически неподвижны. Их прыжковая диффузия эффективно проявляется при температурах выше 110°К в КІ, 175°К в КВг и 210°К в КСІ ⁵⁷.

Пробеги свободных экситонов в ЩГК резко увеличиваются при понижении температуры, когда процессы автолокализации в сильной степени замораживаются из-за того, что процесс самозахвата экситонов требует энергии активации ⁵³⁻⁵⁷. Теоретическое рас-



Рис. 3. Схематическая зависимость энергии свободных e^0 и автолокализованных экситонов от конфигурационной координаты.

Указаны активационные барьеры E_1 и E_2 для одноцентровых X⁹е и двухцентровых X⁵е автолокализованных экситонов. Стрелками показаны излучательные переходы. смотрение этой проблемы провел Рашба 58. На основе существующих экспериментальных результатов можно предложить наглядную модель экситонных состояний в ЩГК. На рис. З приведены зависимости от обобщенной конфигурационной координаты тяжелых частиц энергии свободных и автолокализованных экситонов. В трехмерных системах автолокализация возможна лишь при конечных деформациях, для реализаций которых нужна энергия активации. Для ЩГК можно рассматривать два активационных барьера: для одногалоидной и двухгалоидной автолокализации (E₁ и E₂). Возможны, конечно, и переходы между двумя автолокализованными состояниями. Для Nal, KI и RbI энергии активации для процесса двухцентровой автолокализации $E_2 = 15 - 20$ мэв. Для KCl и KBr энергии активации одноцентровой автолокализации меньше энергии нулевых колебаний, и автолокализация не замораживается даже при 1,8°K 56.

Ваны излучательные переходы. При энергиях фотонов больше ширины запрещенной зоны ($E_g = 8,5$; 7,2 и 6,4 эе, в KCl, KBr и KI соответственно) в кристаллах возникают разделенные электроны и дырки. Электроны в ЩГК движутся по кристаллу столь быстро, что инерционная ионная поляризация в окрестности электрона проводимости незначительна, и эффективная масса поляронов в ЩГК менее чем в два раза превышает эффективную массу зонных электронов ⁵⁹. Дырки в ЩГК движутся по кристаллу значительно медленнее, и инерционная поляризация вызывает резкое возрастание эффективных масс дырочных поляронов. Явление автолокализации дырок в ЩГК усложняется возможностью превращения релаксированных одногалоидных дырок типа X⁰ в двухгалоидные молекулярные состояния типа X², которые обнаружены экспериментально методом ЭПР Кастнером и Кэнцигом во всех ЩГК и получили название V_K -центров ⁶⁰. До автолокализации зонные дырки успевают мигрировать по кристаллической решетке лишь на расстояния порядка 10*a* (*a* — постоянная решетки) ^{61, 62}.

В ионных кристаллах энергия активации для автолокализации заряженных дырок (в отличие от нейтральных экситонов), как следует из существующих теорий ⁶³, не нужна. В ЩГК процесс образования V_Kцентров не замораживается даже при экстремально низких температурах ⁶⁴. В KCl и KBr при рекомбинации электронов с одногалоидными дырками могут возникать экситоны типа X⁰e, а при рекомбинации электронов с V_K-центрами — автолокализованные экситоны типа X₂⁻e.

В течение последних лет благодаря применению синхротронного излучения спектры оптических постоянных ЩГК изучены в широкой области энергий. включая вакуумную ультрафиолетовую область и область мягких рентгеновских лучей. Установлено существование бестоковых возбуждений катионов (катионные экситоны) и внутренних электронных оболочек (рентгеновские экситоны). В галоидных солях лития, натрия и калия для создания катионных экситонов нужны соответственно энергии 60, 33 и 22 эв (см., например, ⁶⁵).

Обзор особенностей собственных электронных возбуждений в других бинарных ионных кристаллах дан в работах ^{53, 56}. Для наиболее интересных с точки зрения настоящего обзора монокристаллов MgO спектр ε_2 (*hv*)



Рис. 4. Оптические характеристики монокристаллов MgO. Измеренные при 77°К спектры \mathscr{C}_{2} (hv) ⁶⁶ (1) и катодолюминесценции ⁶⁷ (2), а также измеренные при 300°К спектры поглощения кристаллов MgO, облученных нейтронами ²² (3,3').

приведен ⁶⁶ на рис. 4. Узкая длинноволновая полоса соответствует созданию Г-экситонов. Недавно обнаружена (см. рис. 4) почти резонансная с поглощением краевая люминесценция свободных экситонов в MgO ⁶⁷. В MgO ни экситоны, ни электроны, ни дырки не переходят в автолокализованное состояние.

4. СТРУКТУРНЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ ДЕФЕКТЫ

В ЩГК могут существовать несколько типов точечных структурных дефектов: анионные и катионные вакансии $(v_a^* u v_c^-)$, междоузельные анионы и катионы $(i_a^- u i_c^+)$. Представление о возникновении пар дефектов v_a^+ и i_a^- , v_c^- и i_c^+ введено Френкелем ⁶⁸. Шоттки показал возможность существования пар дефектов v_a^+ и v_c^- ⁶⁹. В принципе могут существовать также пары i_a^- и i_c^+ .

Для ЩГК теоретические расчеты энтальпии создания френкелевских и шоттковских пар дефектов (E_{Φ} и E_{III}) в термодинамически равновесных условиях обсуждены в работе ¹⁰. Недавно они были уточнены Шульце и Харди (табл. I) ⁷⁰. Во всех ЩКГ $E_{III} < E_{\Phi}$. Учитывая этот важный теоретический вывод, принято считать, что в ЩГК доминируют шоттковские дефекты. Эта ситуация действительно характерна для термодинамически равновесных условий ¹¹, однако попытка распространить представление о преобладании дефектов Шоттки и на случай облученных ЩГК ¹¹ столкнулась с непреодолимыми трудностями. В неравновесных

Таблица I Энтальпия дефектов Шоттки и Френкеля в ЩГК ⁷⁰ (в *эв*)

Кристалл	EШ	F _{Φ, a}	Е _{Ф, k}
NaF	2,49	3, 39	3,53
NaCl	2,26	4,60	2,88
NaBr	2,11	4,84	2,56
Nal	1,77	5,15	2,00
KF	1,96	2,67	4,27
KCl	2,20	3,73	3,46
KBr	2,19	4,17	3,16
KI	2,00	4,26	2,73

условиях в ЩГК существуют не только дефекты Шоттки, но и френкелевские дефекты как в анионной подрешетке (см. обзоры ^{44, 71}), так и в катионной подрешетке (см. обзоры ^{72, 73})

На рис. 5 приведены модели различных точечных дефектов в ЩГК с указанием используемых нами и принятых в литературе по ЩГК исторически сложившихся символических обозначений различных центров.

Существование в ЩГК анионных вакансий доказано измерениями ионной проводимости ^{10, 11}. Возбуждению ионов галоида около v_a^+ соответствуют характерные α -полосы на длинноволновом спаде экситонных полос поглощения ⁷⁴.

После захвата электронов анионными вакансиями возникают F-центры $(v_a^+e^-)$, которые по праву.считаются наиболее изученными дефектами в твердых телах ⁴⁴.





Рис. 5. Модели некоторых дефектов в щелочно-галоидных кристаллах. а) Пары комплементарных дефектов, б) автолокализованная дырка и некоторые простейшие ассоциаты дефектов.

На рис. 6 приведен спектр поглощения облученного при 5°К рентгеновскими лучами кристалла KBr. Полоса с максимумом 2,05 эв соответствует оптическому возбуждению *F*-центров. Полоса в области 6,2 эв соответствует возбуждению ионов галоида около анионных вакансий. Кроме *F*-и α-центров в KBr при облучении возникают и так называемые *H*-и *I*-центры (3,3 эв и 5,4 эв).

H-центры подробно изучены методом ЭПР ⁷⁵. Установлено, что они представляют собой молекулы X_2^- , расположенные в одиночных анионных узлах кристалла. Их поглощение близко к поглощению V_{K} -центров (молекул X^- в двух анион-

(молекул X₂ в двух анион-ных узлах). В физико-химическом отношении Н-центр эквивалентен междоузельному атому галоида. В КВг Н-центры диффундируют по кристаллу при температурах $T > 30^{\circ}$ К. Существование в ЩГК междоузельных ионов галоида впервые проявилось 76 опытах Гебхарда по исследованию термосопротивления кристаллов. Междоузельные ионы галоида искажают большие участки кристаллической решетки и эффективно рассеивают фононы.



Рис. 6. Спектры поглощения кристалла КВг после облучения при 5°К рентгеновской радиацией.

Отжиг наведенного облучением термосопротивления происходит параллельно с отжигом полосы поглощения 5,4 эе в КВг, которая была приписана междоузельным ионам брома, так называемым *I*-центрам ⁷⁷. Эксперименты по параллельному исследованию изменений под действием облучения объема кристалла и постоянной решетки полностью подтвердили существование междоузельных ионов галоида и их соответствие *I*-центрам. В облученных кристаллах КВг *I*-центры отжигаются параллельно с α-центрами в области температур 15—30°К. Обзор свойств. *H*- и *I*-центров в ЩГК дан в работе ⁷¹.

Катионные дефекты в ЩГК изучены пока явно недостаточно. Измерения ионной проводимости позволили получить некоторую информацию о числе и подвижности катионных вакансий ^{10, 11}. Под действием протонов и рентгеновских лучей связанная с движением v_c ионная проводимость NaBr, KBr и KCl увеличивается ^{72, 78, 79}. При захвате на v_c дырок, как показано методом ЭПР ^{80, 81}, возникают V_F -центры ($v_c^-e^+$), являющиеся «антиподами» *F*-центров. При увеличении дозы облучения в ЩГК возникают более сложные образования из катионных вакансий, дырок и междоузельных атомов, имеющие структуру $v_c^-e^+i_a^{0, 72, 82-84}$. Спектральные характеристики таких центров (для KBr полоса поглощения 4,6 *36*) определяются молекулами X₃⁻, расположенными в двух анионных и одной катионной вакансиях.

Пока отсутствует строгое доказательство существования в облученных ЩГК междоузельных ионов щелочного металла. Имеются лишь указания на аномально быструю диффузию радиоактивного изотопа натрия в кристаллах NaCl при 300—400°К, которую нельзя приписать вакансионному механизму диффузии ⁸⁵. Эффективными ловушками *i*⁺_c могут служить, как предполагается в ⁸⁴, ионы NO₂⁻.

Структурные дефекты в ионных кристаллах А¹¹ В^{V1} изучены значительно хуже, чем в ЩГК. На рис. 4, б приведены изменения в спектрах поглощения монокристалла MgO после облучения в ядерном реакторе ²². В спектре хорошо выражена полоса в области 5 *эв* (поглощение *F*⁺- и *F*- центров), представляющих собой один или два электрона, локализованных около анионной вакансии) и полосы в области 2,3 *эе* (поглощение V^- - и V^0 -центров, представляющих собой одну или две дырки, локализованные около катионной вакансии) ^{33, 86}.

5. СОЗДАНИЕ ДЕФЕКТОВ ПРИ РАСПАДЕ ЭКСИТОНОВ И РЕКОМБИНАЦИЯ ЭЛЕКТРОНОВ И ДЫРОК

а) Спектры создания дефектов

Для исследования распада электронных возбуждений на структурные дефекты необходимо измерить относительную и абсолютную эффективности генерации различных структурных дефектов при селективном создании различных собственных электронных возбуждений вакуумной ультрафиолетовой (ВУФ) радиацией. Эта задача была решена благодаря применению высокочувствительных люминесцентных и фотоэлектрических методов обнаружения малых количеств центров окраски ^{39, 41} 87-90.

Прямой абсорбционный метод определения числа создаваемых ВУФизлучением центров окраски дал определенные результаты только при



Рис. 7. Создание F-центров в кристаллах KBr ультрафиолетовой радиацией. Спектр поглощения тонкой пленки (2), изменения в спектре поглощения кристалла после облучения фотонами 6,5 зв ⁸⁰ (1), спектры возбуждения фотостимулированной с F-центров люминесценции I_{π} (hv)⁹¹ (3) и электронной эмиссии I_{9} (hv)⁸⁸ (4).

облучении ЩГК в области длинноволнового спада экситонного поглощения. На рис. 7 приведены изменения в спектре поглощения монокристалла КВг высокой чистоты после многочасового облучения при 295°К фотонами 6,5 эв. Облучение приводит к созданию *F*-центров (полоса с максимумом 2,05 эв) и V_2 -центров (полоса с максимумом 4,7 эв). Удается создавать до 10¹⁸ центров в 1 см³, что значительно превышает возможное число анионных вакансий в кристалле до облучения ⁹⁰ *).

Для измерения спектра создания *F*-центров равными по числу квантов потоками ВУФ-радиации разных частот Лущик, Лийдья, Яэк и Кяэмбре впервые применили методы, основанные на детектировании *F*-центров по интенсивности рекомбинационной люминесценции I_{π} ^{39, 40, 87} или электронной эмиссии I_{9} ^{88, 89}, возникающими в облученном кристалле при подсветке фотонами в области *F*-полосы поглощения. На рис. 7 приведены спектры I_{π} (*hv*) и I_{3} (*hv*) для кристаллов КВг. С максимальной эффективностью *F*-центры в КВг создаются при 295°К фотонами 6,4— 8,0 эе, которые приводят к селективной генерации экситонов ^{88–91}.

^{*)} Возникновение F-центров в КВг при аналогичном облучении наблюдал Смакула в 1930 г. ⁹¹. Им были использованы выращенные в воздушной атмосфере кристаллы с большим содержанием ОН⁻-ионов, которые эффективно преобразуются в F-центры.

F-центры создаются также и при оптическом создании разделенных электронов и дырок формулами hv > 8 эв, что приводит к рекомбинационному рождению экситонов. Резкое нарастание числа создаваемых F-центров наблюдается в области 16,7 эв, где фотоны создают настолько горячие фотоэлектроны, что они имеют достаточную энергию для создания «вторичных» экситонов электронным ударом '92, 93.

Аналогичные спектры создания F-центров при 295°К были измерены для NaCl¹². ⁸⁹, ⁹⁴, KCl⁸⁸, ⁹¹, ⁹⁵ и KI³⁹, ⁸⁸, ⁹³. Спектры создания F-центров получены для KI^{50, 87} и KCl⁹⁵ при 80°К, а для KI и KBr и при 5°К⁹⁶.



Рис. 8. Термостимулированная люминесценция кристаллов КВг после облучения фотонами 7,8 зв при 5°К ⁹⁶ (1) и 80°К ⁹⁹ (3), а также изменения оптического поглощения *I*-центров (2) и ЭПР-сигнала V_K центров (4). Скорость нагрева кристаллов около 0,15 *град/сек.*

Абсолютная квантовая эффективность создания долгоживущих *F*-центров при оптической генерации одногалоидных экситонов в KBr при 295°K не ниже 0,1 ^{97, 98}.

Для обнаружения продуктов распада электронных возбуждений на структурные дефекты были применены также варианты термоактивационной спектроскопии. После облучения КВг при 5°К или 80°Қ кристалл нагревался с постоянной скоростью. В процессе нагрева регистрировалась интенсивность свечения, возникающего при рекомбинации различных комплементарных дефектов (рис. 8). Пики термостимулированной люминесценции (ТСЛ) характеризуют области температур, где становятся подвижными различные дефекты. После облучения КВг фотонами 7,8 *эв* при 5°К возникает пик ТСЛ 26°К, который соответствует высокотемпературной стадии термического отжига *I*-центров ⁹⁶. После облучения КВг фотонами 7,8 *эв* при 80°К возникают пики ТСЛ 110°, 145°, 175°, 235°, 330°, 390°К ⁹⁹. Пик 157°К соответствует отжигу сигнала ЭПР V_{K} -центров, пик 110°К — отжигу поглощения H_{A} -центров (i_{a}^{a} около Na⁺), пик 235°К отжигу V_{F} -центров, пик 390°К — отжигу $v_{c}^{-}i_{a}^{a}e^{+}$ -центров.

Исследование спектров создания указанных выше пиков ТСЛ ВУФрадиацией позволило показать, что при оптической генерации экситонов и разделенных электронов и дырок в KBr и KCl создаются центры, в состав которых, несомненно, входят междоузельные атомы галоида ^{95, 99}.

Таким образом, кроме *F*-центров продуктом распада экситонов в KBr и KCl являются и *H*-центры, что может служить прямым экспериментальным подтверждением гипотезы ^{13, 20}. При 5°K для KBr после воздействия фотонов 6,9 и 7,7 эв, создающих экситоны и разделенные электроны и дырки, удалось зарегистрировать появление *I*-пика TCЛ ⁹⁶. Для KBr и NaBr при оптической генерации экситонов и электронно-дырочных пар обнаружено создание катионных вакансий ^{72, 73, 82}.

4 уфн, т. 122, вып. 2

Экситоны в KCl и KBr мигрируют до автолокализации на малые расстояния (5*a* и 15*a* соответственно) ⁵⁷. Это создает благоприятные условия для распада экситонов без участия дорадиационных дефектов, числокоторых доведено в очищенных зонной плавкой KCl и KBr до уровня 10¹⁶ см⁻³ ⁷², ¹⁰⁰.

В работе ¹⁰¹ продукты распада экситонов в кристаллах КВr зарегистрированы электронно-микроскопическим методом. Была использована методика Бетге — Дистлера с предварительным декорированием дефектов



Рис. 9. Электронно-микроскопическое наблюдение декорированных золотом продуктовраспада экситонов на поверхности [100] кристаллов К Br¹⁰¹. Поверхность не облучалась (а), поверхность облучалась (б) фотонами 6,7 эв.

металлическим золотом. На рис. 9 приведены электронно-микроскопические картины двух сколов КВг. Один из них до декорации был облучен создающими экситоны фотонами 6,7 эв, другой не облучался. Генерация экситонов приводит к многократному увеличению числа дефектов. Аналогичные растущие с дозой эффекты получены для KCl и NaBr.

б) Создание дефектов при рекомбинациях электронов и дырок

Изящный эксперимент, свидетельствующий о возможности возникновения F- и H-центров при рекомбинации электронов с V_K -центрами, осуществили методом ЭПР Паттен и Келлер ¹⁰². Кристалл KCl—Tl был облучен при 77°К рентгеновскими лучами. При захвате e^- ионами таллия Tl⁺ возникли атомы таллия Tl⁰. Эквивалентное число e^+ локализовалось в виде V_K -центров. Оптическое разрушение Tl⁰-центров при 26°К приводило к рекомбинации электронов с V_K -центрами и появлению H-центров, при этом сигнал ЭПР V_K -центров уменьшался, появлялся сигнал ЭПР H-центров. Оценки показали, что на 100 рекомбинаций в KCl—Tl рождается 2—3 стабильных H-центра.

Холл, Хьюз и Пуули ¹⁰³ изучили процесс создания *H*-центров в кристаллах KCl — Рb при рекомбинации электронов с предварительно оптически ориентированными линейно поляризованным светом V_K-центрами. При рекомбинациях возникали неориентированные *H*-центры. Зазубович и Осминин ¹⁰⁴ наблюдали создание F-центров и H-центров в облученных кристаллах KCl — Tl при оптическом освобождении дырок с Tl²⁺-центров и их туннельной рекомбинации с электронами Tl⁰-центров. О числе F-центров судили абсорбционным методом, а о появлении H-центров по H-пику TCЛ (43°K).

в) Кинетика импульсного создания дефектов

Важный вклад в понимание процессов создания радиационных дефектов в ЩГК дало проведенное Уэта, Хирай и др. исследование кинетики создания и исчезновения короткоживущих центров окраски с применением сильноточных электронных ускорителей, дающих наносекундные импульсы электронного пучка с энергией порядка 1 $M \ni e^{105-108}$. С помощью импульсной абсорбционной техники в широком диапазоне температур (1,8—300°К) измерены спектры короткоживущего возбужденного поглощения кристаллов KCl ¹⁰⁵, KBr ¹⁰⁶, KI ¹⁰⁷, NaCl ¹⁰⁷. В спектрах проявляются как поглощение на триплетных двухгалоидных экситонах (см. также ¹⁰⁹), так и поглощение F-центров.

Измерены температурные зависимости эффективности создания *F*-центров (η_F). Для KCl и KBr η_F возрастает в пять раз при нагреве от 1,8 до 4°K с энергией активации около 1 и 2 *мэв* соответственно, а при дальнейшем нагреве изменяется мало ⁶⁴. Для KI η_F очень мало́ в области 4—100°K и резко возрастает в области 100—120°K (энергия активации 130 *мэв*) ¹⁰⁷. Для KI и RbI замораживание создания стабильных *F*-центров наблюдалось и при облучении в области экситонной полосы поглощения ²⁰, ³⁹, ⁸⁷.

В работах $^{105-108}$ показано, что число *F*-центров во всех изученных кристаллах возрастает до максимального значения за время меньше 10 нсек. Лишь в кристаллах с большим содержанием дорадиационных анионных вакансий время нарастания числа *F*-центров исчисляется микросекундами и совпадает с временем жизни *F*-центров в возбужденном 2*p*-состоянии. В последнем случае *F*-центры возникают при захвате электронов анионными вакансиями. В кристаллах же с малым количеством дорадиационных анионных вакансий *F*-центры возникают в основном 1*s*-состоянии.

При импульсном облучении в КВг зарегистрировано также создание H- и α -центров. При 5°К число создаваемых F, H-пар в 50 раз больше, чем число α , I-пар. После прекращения облучения число F, H-пар быстро уменьшается, а число наблюдаемых α , I-пар меняется мало, в результате числа F, H- и α , I-пар примерно выравниваются. Этот эффект интерпретирован как результат аннигиляции «близких» F, H-пар, существование которых проявляется, в частности, в том, что полосы поглощения Fи H-центров непосредственно после прекращения облучения несколько уширены по сравнению с более удаленными друг от друга центрами ¹⁰⁶.

Время создания F- и H-центров оказалось во всех кристаллах более коротким, чем время жизни триплетных, а в KCl и синглетных двухгалоидных экситонов. Отсюда сделан важный вывод, что распад на Fи H- центры идет не из излучательного релаксированного состояния двухгалоидных экситонов.

Брэдфорд, Вильямс и Фауст ¹¹⁰ изучили создание *F*-центров в кристаллах KCl под действием пикосекундных лазерных вспышек, создающих в двухфотонном процессе электроны и дырки. Время создания *F*-центров в KCl при 10°K оказалось около 10⁻¹¹ сек, т. е. на два порядка больше периода оптических колебаний.

Ч. Б. ЛУЩИК, И. К. ВИТОЛ, М. А. ЭЛАНГО

6. МЕХАНИЗМЫ РАСПАДА ЭЛЕКТРОННЫХ ВОЗБУЖДЕНИЙ С РОЖДЕНИЕМ ДЕФЕКТОВ

а) Модели процессов распада

Херш и Пуули ^{20, 23} рассмотрели распад автолокализованных двухгалоидных экситонов на структурные дефекты как результат предиссоциации возбужденных молекул X_2^-e . Для свободных двухатомных и многоатомных молекул подобные процессы изучены давно ^{111, 112}. На рис. 10 приведены адиабатические потенциалы двухатомной молекулы как функции расстояния между ядрами. При фотовозбуждении (переход $1 \rightarrow 2$) в соответствии с принципом Франка — Кондона возникает состояние со значительным избытком колебательной энергии. Если у молекулы



Расстояние между ядрами

Рис. 10. Адиабатические потенциалы двухатомных молекул (схематически). имеется состояние 3 с репульсивным потенциалом, то при прохождении в ходе колебательной релаксации области a становятся возможными безызлучательные переходы $2 \rightarrow 3$, и осуществляется диссоциация молекулы на атомы.

Для двухатомных молекул в кристаллической решетке ситуация, конечно, сложнее. Однако и в этом случае можно рассмотреть фотодиссоциацию молекул X_2^-e , занимавших первоначально два анионных узла, на ион X⁻ в узле решетки и ион X⁻ в междоузлии с освобождением одного анионного узла (этому по Пуули ²³ соответствует рождение *I*-и α -центров).

По Хершу ²⁰ (рис. 11, a) фотодиссоциация молекул $X_{2}^{-}e$ может приводить к переводу атома галоида X^{0} в междоузлие с освобождением одного анионного узла,

в котором остается электрон (образуется F-центр). Затем междоузельный атом галоида может принять энергетически более выгодную конфигурацию H-центра.

Витол, Лущик и Эланго (см., например, ¹¹³) рассмотрели другую модель распада двухгалоидных экситонов X₂⁻e, смысл которой поясняет взятый из ¹¹³ рис. 11, б. Молекула X₂⁻, занимавшая первоначально два анионных узла (1), при переходе из одного электронного состояния экситона в другое (что сопровождается выделением колебательной энергии) может сместиться в один анионный узел, оставив электрон в другом анионном узле (2). Если избыток колебательной энергии у X₂⁻ достаточен для обеспечения сильного взаимодействия с соседним по направлению (110) ионом X⁻, то дальше может произойти эстафетное смещение состояния X₂⁻ в следующий узел кристаллической решетки (3). В результате происходит распад двухгалоидного экситона на F- и H-центры. Ито и Сайдо ¹¹⁴ предположили, что от места рождения H-центр удаляется в возбужденном состоянии.

Лущик ^{115, 116} предложил еще одну модель распада экситонов на френкелевские дефекты. Если в кристалле рождается одногалоидный автолокализованный экситон Х⁰е, который затем превращается в двухгалоидный автолокализованный экситон Х²е, то в момент перехода между этими состояниями, которые сильно отличаются равновесными положениями тяжелых частиц, должны возникать интенсивные колебания. Для двухгалоидного экситона молекулярного типа эти колебания должны Рис. 11. Стадии процессов диссоциации (a) (по ²⁰) и смещения (б) (по ¹¹³) молекул X₂e, приводящие к созданию F- и H-центров в щелочно-галоидных кристаллах.

и препятствует ее быстрой диссипации в кристалле-термостате. Предполагается, что в результате этого возможно создание *F*- и *H*-центров или передача энергии ближайшим катионам кристалла с рождением катионных френкелевских дефектов.

 б) Энергетика и динамика процессов создания дефектов

Для кристаллов KCl Смолуховский и др. ²⁶ осуществили теоретический расчет различных вариантов рождения френкелевских дефектов при рекомбинации электронов с автолокализованными дырками. Были оценены энергии создания заряженных и нейтральных анионных френкелевских пар va и ia, vae- и ia. Расчеты показали, что в случае преддиссоциации молекул $X_2 e$ с рождением v_a^+ и i_a^- нужно затратить 12-15 эе. Если в результате преддиссоциации рождаются F-центры и нерелаксированные междоузельные атомы галоида, то нужно затратить 8,2 эв. Минимальные затраты энергии (5-7 эв) нужны для образования вместе с F-центром релаксированного Н-центра. На основании этих теоретических расчетов сделан вывод, что основной механизм первичного распада электронных возбуждений на дефекты сводится к созданию F- и H-центров, а обнаруженные в облученных кристаллах α- и І-центры возникают не непосредственно при распаде электронных возбуждений, а в результате вторичных реакций. Эланго продолжил рассмотрение энергетики создания анионных френкелевских дефектов, определив с помощью энергетических

иметь (и действительно имеют, как показывает анализ сиектров горячей люминесценции двухгалоидных экситонов ^{55, 56}) локальный характер, что позволяет сконцентрировать колебательную энергию на X₂⁻e-центре

циклов энергии создания F- и H-центров для некоторых ЩГК. Для КСІ им получена величина 7 эв 117.

В табл. II приведены энергии свободного и автолокализованного одногалоидных экситонов в KCl, энергия автолокализованного двухгалоидного экситона и теоретически вычисленные термодинамически равновесные энергии создания различных френкелевских дефектов: $v_a^+e^-$ и i_a^0 ,

Таблица II

Состояние	Энергия, эв	Литература
Экситон: сеободный автолокализованный одногалоидный автолокализованный двухгалоидный Пары дефектов: $v_a^+e + \iota_a^0$	$ \begin{array}{c c} 7,8 \\ \sim 7,5 \\ \sim 6 \\ 5-7 \\ 7 \end{array} $	56 56 109 26 117
$v_a^+ + i_a^-$ $v_c^- + i_c^+$	3,7 3,4	70 70
Минимальная энергия распада: $e^{0} \longrightarrow v_{a}^{+}e^{-} + i_{a}^{0}$ $e^{0} \longrightarrow v_{a}^{+} + i_{a}^{-}$	5—7 12—15	26 26

Энергии различных состояний экситонов и дефектов в кристаллах KCl

 v_a^* и i_a^- , v_c^+ и i_c^+ , а также вычисленные минимальные энергии распада экситонов на некоторые френкелевские дефекты. Хотя в условиях равновесия пары $v_a^*e^-$ и i_a^0 менее выгодны по энергии, чем пары v_a^+ и i_a^- , энергия создания пары заряженных дефектов при распаде экситона значительно больше, чем для пары нейтральных. Ситуация может коренным образом измениться, если распад экситонов осуществляется не в регулярных узлах решетки, а около дорадиационных дефектов. Около катионной вакансии, например, распад экситона с созданием v_a^+ и i_a^- уже не требует преодоления столь высокого барьера. Для создания катионных дефектов v_c^- и i_c^+ минимальная энергия распада никем строго не оценивалась.

Анализ динамических нестабильностей в двухгалоидном автолокализованном экситоне X_2^-e осуществили Витол и Грабовскис ¹¹⁹, Ито и Сайдо ¹¹⁴, Тоезава ²⁷. Их основная идея состоит в том, что одновременное существование внутримолекулярных колебаний частиц галоида вдоль оси молекулы X_2^- (Q_1 -нестабильность) и смещений молекулы X_2^- как целого относительно узлов кристаллической решетки (Q_2 -нестабильность) значительно облегчает смещение молекул X_2^- из двух анионных узлов в один узел. Тоезава ²⁷ причиной такого смещения считает перемешивание четных и нечетных электронных состояний.

В работе ¹¹⁹ рассмотрен еще один вид колебательной неустойчивости в кристалле с двухгалоидными экситонами, в результате которой после возбуждения локального Q₁-колебания значительная часть колебательной энергии преобразуется в смещения ближайших к X₂ катионов, расположенных перпендикулярно оси молекулы (Q₃-нестабильность). В результате этого процесса при распаде двухгалоидных экситонов могут в принципе возникать катионные френкелевские дефекты v_c^- и i_c^+ . Такая ситуация может возникать в кристаллах NaBr и NaI, а также при распаде экситонов в кристаллах KCl — Li или KBr — Na около легких и малых по размеру примесных ионов ¹¹⁶.

Как показали эксперименты ^{102, 120}, распад экситонов на анионные френкелевские дефекты облегчен в кристаллах KCl — Br и KBr — I. Этот факт истолкован как результат выгодного для образования дефектов несимметричного распределения энергии между примесными и собственными ионами галоида.

Сложен для рассмотрения заключительный этап распада электронных возбуждений на дефекты — разделение компонент френкелевской пары на расстояния в несколько постоянных решетки при низких температурах, когда тривиальное диффузионное движение релаксированных *H*-центров заморожено.

Пуули предположил, что разделение рождающихся F- и H-центров происходит в результате последовательности фокусирующих соударений по цепочкам анионов в направлениях (110)²³. Такая модель представляется заманчивой, однако надо иметь в виду, что экситоны эффективно распадаются на F- и H-центры даже в кристаллах MgF₂, в которых из-за низкой симметрии кристаллической решетки фокусирующие соударения невозможны (см., например, ¹²¹), а в KCl ориентированные V_K -центры преобразуются в неориентированные H-центры ¹⁰³.

Для изучения сложного процесса разлета компонент рождающейся френкелевской пары представляется перспективным применение предложенного в работе ¹²² метода вычисления функции начального распределения френкелевских пар по расстояниям между ее компонентами путем изучения кинетики тупнельной люминесценции.

в) Предполагаемые механизмы распада автолокализованных экситонов

Из существующих экспериментальных данных и теоретических соображений следует, что рождение *F*-и *H*-центров в кристаллах KCl, KBr и KI с большой эффективностью происходит в результате превращения одногалоидного автолокализованного экситона в двухгалоидный.

При облучении кристалла ионизующими излучениями автолокализованные акситоны $X^0 e$ могут возникать как при рекомбинации электронов с автолокализованными одногалоидными дырками, так и при возбуждении кристаллической решетки электронным ударом. Обнаруженный в работах ¹²³⁻¹²⁵ эффект значительного ослабления начальной эффективности создания *F*-центров при введении в кристаллы KCl и KBr ионов Ag⁺, Tl⁺ и Pb²⁺, которые легко захватывают электроны и препятствуют рекомбинационному рождению экситонов, показывает, что для радиационного дефектообразования важно рекомбинационное рождение экситонов. Описанное недавно ¹²⁶ ослабление при 6° К эффективности создания *F*-центров в KBr в результате введения ионов Na⁺ при отсутствии зависимости от содержания натрия люминесценции рекомбинационно рожденных двухгалоидных экситонов можно объяснить тем, что для эффективного создания *F*- и *H*-центров требуется рекомбинационное рождение автолокализованных экситонов X⁰e.

После возникновения одногалоидного автолокализованного экситона в момент превращения

$$X^{0}e + X^{-} \xrightarrow{E_{3}} X_{2}e \tag{6.1}$$

существует возможность смещения молекулы X_2^- в один узел кристаллической решетки с образованием релаксированного *H*-центра и *F*-центра. Возможно, этот процесс требует обнаруженной экспериментально для KCl и KBr⁶⁴ энергии активации $E_3 \approx 1-2$ мэе.

Согласно работе ¹⁰⁸ в кристаллах КВг эффективность процесса создания ния *F*-центров при $T > 30^{\circ}$ К уменьшается, одновременно увеличивается число фиксируемых по поглощению триплетных двухгалоидных экситонов. Эту ситуацию можно объяснить, предположив, что в КВг энергия активации для одноцентровой автолокализации E_1 меньше, чем для двухцентровой E_2 (см. рис. 3). Согласно работам ²⁰, ³⁹, ⁸⁷, ¹⁰⁷ в кристаллах КІ и RbI процесс создания *F*-центров замораживается при $T < 100^{\circ}$ К, что понятно, если в этих кристаллах $E_1 > E_2$ и при низких температурах преимущественно рождаются двухгалоидные автолокализованные экситоны.

В основе этого рассмотрения лежит идея, что распад экситона на дефекты наиболее эффективен при прохождении состояния одногалоидного автолокализованного экситона. Судя по квантовому выходу свечения одногалоидных экситонов (10⁻³), время их жизни составляет примерно 10^{-11} сек, что близко к определенному экспериментально времени создания *F*-центров в KCl и KBr пикосекундными лазерными вспышками ¹¹⁰. В момент рождения двухгалоидного экситона по реакции (6.1) возникают интенсивные локальные колебания в молекуле X_2^- , которые могут привести к смещению X_2^- в один узел кристаллической решетки с образованием релаксированного *H*-центра и *F*-центра.

Конечно, рассмотренный конкретный механизм распада экситонов на френкелевские дефекты нельзя считать единственным. Эксперименты показывают, что создание F, H-пары, несомненно, происходит при рекомбинации электронов с релаксированными $V_{\rm K}$ -центрами $^{102, 103}$ по реакции

$$\mathbf{X}_{2}^{-} + \boldsymbol{e} \to \mathbf{X}_{2}^{-} \boldsymbol{e}. \tag{6.2}$$

Возникновение локальных колебаний при рекомбинации электронов с V_{K} -центрами возможно при переходах с верхних возбужденных (например, $2p_{z}$ ²⁷) в нижайшее состояние X_{2}^{-} е-центра. С этой точки зрения можно понять и недавние результаты Вильямса ¹¹⁸, который обнаружил увеличение эффективности создания *F*-центров в кристаллах при генерации большого числа релаксированных автолокализованных экситонов X_{2}^{-} е и их последующего возбуждения лазерным излучением (694 *нм*) из нижайшего в более высокие состояния.

Необходимо отметить, что эффективность создания дефектов при переходах, стартующих с нижайшего электронного состояния X₂⁻e, мала ¹⁰⁵⁻¹⁰⁸.

r) Условия распада электронных возбуждений на дефекты

Независимо от деталей рассматриваемых в этом разделе механизмов распада электронных возбуждений на структурные дефекты ясно, что в их основе лежит электрон-колебательное взаимодействие, обеспечивающее превращение потенциальной энергии электронных возбуждений в смещения ионов порядка постоянной решетки.

На основе законов сохранения энергии и импульса можно обсудить условия возможности распада электронных возбуждений на френкелевские дефекты. Если энергия собственных электронных возбуждений (E_e) больше энергии создания радиационных дефектов (E_d) , а время жизни электронных возбуждений в элементарной ячейке (τ_l) больше периода колебаний кристаллообразующих частиц (τ_v), то электрон-колебательное взаимодействие может привести к распаду электронного возбуждения на френкелевские дефекты. Неравенства $E_e > E_d$ и $\tau_l > \tau_v$ можно рассматривать как приближенные условия возможности распада электронных возбуждений с рождением дефектов за счет электрон-колебательных взаимодействий.

В кристаллах всегда можно создать высокоэнергетические электронные возбуждения с $E_e > E_d$, но подавляющее большинство из плх имеет очень короткое время жизни (таковы многие рентгеновские возбуждения и оптические возбуждения — резонансы), либо слишком короткое время жизни в фиксированной элементарной ячейке кристалла (таковы свободные экситоны во многих кристаллах). В этих случаях распад электронных возбуждений на дефекты маловероятен. Лишь в некоторых кристаллах совмещаются неравенства $E_e > E_d$ и $\tau_l > \tau_v$.

Особенно благоприятна ситуация для распада тех электронных возбуждений, которые перешли в автолокализованное состояние. В этом случае неравенство $\tau_l > \tau_v$ явно выполнено. Проведенный в ^{53, 56} анализ возможностей автолокализации экситонов в различных ионных кристаллах показал, что одноцентровые и двухцентровые самозахваченные экситоны существуют в галоидных солях щелочных и щелочноземельных металлов, в гидриде лития, в некоторых галоидных солях свинца и серебра. Все эти системы имеют низкую радиационную стойкость. Ионные кристаллы, для которых автолокализация экситонов отсутствует (MgO, Al₂O₃), имеют исключительно высокую радиационную устойчивость.

Отметим, что неравенство $\tau_l > \tau_v$ может в принципе выполняться и для некоторых электронных возбуждений — резонансов, энергии которых больше, чем минимальная энергия межзонных переходов. Несмотря на частичную автоионизацию таких возбуждений, часть из них может, как недавно показано ^{53,127}, распадаться с излучением («надкраевая люминесценция»). Для некоторых возбуждений такого типа в принципе возможен и безызлучательный распад на дефекты. Для гомеополярных полупроводников, у которых в случае стабильных экситонов $E_v < E_d$, давно накапливаются факты о существовании подпороговых механизмов радиационного дефектообразования (см. обзор ¹²⁸). Не исключено, что в основе этого явления лежит распад малоподвижных экситонов — резонансов. на структурные дефекты.

7. РЕНТГЕНОВСКИЕ ВОЗБУЖДЕНИЯ И СОЗДАНИЕ ДЕФЕКТОВ

Как уже отмечалось, Варли ³⁷ высказал идею, что главной причиной создания френкелевских дефектов в ионных кристаллах при воздействии излучений небольшой энергии является многократная ионизация анионов, в результате чего их узельное положение окажется нестабильным из-за электростатического отталкивания со стороны окружающих катионов. Стародубцев и Кив ¹²⁹ показали, что аналогичная ситуация может возникнуть и в валентных полупроводниках в результате того, что многократно ионизованный атом в гомеополярной системе приводит к поляризации окружения и уменьшению эффективного числа ковалентных связей.

Механизм Варли широко привлекался для обсуждения экспериментальных результатов по радиационному дефектообразованию в ионных кристаллах (см. обзоры^{130, 131}). Проведенные теоретические оценки ¹³² показали, однако, что время жизни многократно ионизованных состояний анионов определяется временем захвата электронов соседних анионов и составляет 10¹⁴—10⁻¹⁵ сек. Это меньше периода колебаний решетки и, вероятно, слищком мало для накопления импульса, необходимого для смещения аниона в междоузлие. Этот вывод подтвердился и в ходе машинного моделирования процесса ¹³³.

Эланго ¹³⁴ отметил, что многократно заряженные состояния атомов в кристаллах могут быть с некоторой селективностью созданы ионизацией определенных внутренних электронных оболочек этих ионов фотонами, принадлежащими ультрамягкой рентгеновской области спектра. Например, в хлоридах щелочных металлов пороговая энергия создания ионов Cl⁺ совпадает с $L_{2,3}$ -краем поглощения Cl⁻ (энергия кванта 202 эе). Саар и Эланго ³⁸ исследовали создание френкелевских дефектов в кристаллах KCl — Na при облучении фотонами энергии 195 ± 4 и 215 ± 5 эе. Было показано, что эффективность создания H_A - и F-центров квантами указанных энергий одинакова с точностью 5%. Из этого факта следует, что вероятность распада состояния Cl⁺ на две дырки значительно превышает вероятность выхода галоида в междоузлие. Круз-Видал и др. ¹³⁵ провели тщательное исследование влияния ионизации K-оболочек Cl⁻, Br⁻, K⁺ и Rb⁺, приводящей к 4—5-кратной ионизации соответствующих ионов, на эффективность создания F-центров в KBr, RbBr и KCl и также получили отрицательный эффект.

Рассмотренные выше результаты являются экспериментальным доказательством весьма малой эффективности механизма Варли в ЩГК. Эти кристаллы состоят из плотноупакованных атомов с разноименными зарядами и имеют высокую степень симметрии решетки. Эти обстоятельства препятствуют быстрому накоплению импульса, необходимого для выброса аниона в междоузлие.

В ионных кристаллах осуществляется, по-видимому, коллективный аналог процесса Варли — кулоновский взрыв области кристалла, из которой в результате ионизирующего действия заряженных частиц удалено большое количество электронов ¹³⁶. Об этом свидетельствуют наглядные эксперименты Гегузина и др. ¹³⁷.

В последние годы накопились экспериментальные данные, показывающие, что многократная ионизация атомов приводит к созданию точечных дефектов в полупроводниках (см. ^{128,138}).

Представляет также принципиальный интерес выяснить возможность распада на структурные дефекты возбуждений, связанных с внутренними электронными оболочками катионов и анионов. Энергия этих возбуждений составляет десятки и сотни электрон-вольт, а время жизни может превышать период колебаний решетки. Исследования ¹³⁹⁻¹⁴² показали. что ультрамягкое рентгеновское излучение создает F-центры во всех исследованных ШГК. Важную роль в процессе создания дефектов играют приповерхностные потери энергии, обусловленные диффузией на поверхность носителей тока с глубины 100-10 000 Å. В спектрах запасания энергии рентгеновских лучей около K-края Li⁺ в LiF ¹³⁹ и L_{2,3}-края Cl⁻ в NaCl¹⁴¹ удалось обнаружить тонкую структуру, связанную с особенностями распада рентгеновских экситонов. Эксперименты, проведенные с использованием синхронного излучения 142, показали, что при облучении кристаллов KCl и KBr квантами энергии 45-130 эв можно создать более 10¹⁸ см-3 F-центров. При интерпретации полученных результатов не возникало, однако, необходимости привлечения особых не сводящихся к распаду низкоэнергетических экситонов механизмов создания дефектов. Поиск таких механизмов более перспективен в кристаллах, в которых низкоэнергетические электронные возбуждения не способны создавать дефекты (например, в окислах металлов).

8. РЕКОМБИНАЦИЯ, ПЕРЕЗАРЯДКА И СТАБИЛИЗАЦИЯ ДЕФЕКТОВ

Процессы распада экситонов на структурные дефекты в принципе зможно описать в виде следующих реакций (см., например, ¹⁵):

$$e^0 \rightarrow v_a^+ e^- + i_a^0, \tag{8.1}$$

$$e^0 \to v_a^+ + i_a^-, \tag{8.2}$$

$$e^0 \to v_c^- e^+ + i_c^0, \tag{8.3}$$

$$e^0 \to v_c^- + i_c^+. \tag{8.4}$$

Как было показано выше, эффективное осуществление реакции (8.1) для KCl и KBr следует считать строго доказанным. Существуют серьезные доводы в пользу осуществления в KBr и особенно NaBr реакции (8.4)^{72,73}. Описаны некоторые возможные проявления реакции (8.2)⁹⁶.

Не все возникающие при распаде экситонов дефекты могут существовать в течение длительного времени. Этому препятствуют рекомбинации комплементарных френкелевских дефектов (v_a^+ и i_a^- , v_c^- и i_c^+ , $v_a^+e^-$ и i_a^0 , $v_c^-e^$ и i_c^0) с восстановлением регулярной решетки (R). Отжиг дефектов осуществляется, например, в результате реакции

$$v_a^+ e^- + i_a^0 \to R \tag{8.5}$$

или даже в результате рассмотренной в работе ¹⁴³ реакции

$$v_a^+ e^- + i_a^0 \to R + h\nu. \tag{8.6}$$

В течение длительного времени могут сохраняться только те френкелевские пары, оба компонента которых устойчиво локализованы в пространственно разделенных участках кристаллической решетки. При гелиевых температурах в ЩГК практически все дефекты (v_a^* , i_a^- , i_a^0 , $v_a^+e^-$, v_c^- , i_c^+ , $v_c^-e^+$) после колебательной релаксации неподвижны. В области температур 20—50°К становятся подвижными i_a^- и i_a^0 , в области температур 250°К начинают участвовать в прыжковой диффузии v_c^- и $v_c^-e^+$, при температурах выше комнатной, возможно, мигрируют $v_a^+e^-$.

Прыжковая диффузия дефектов ведет к рекомбинационной аннигиляции комплементарных дефектов, если только не произошла стабилизация дефектов в результате ассоциации некомплементарных дефектов. В ШГК обнаружены высокостабильные ассоциаты некоторых одинаковых некомплементарных дефектов: F_2 -центры $(2v_a^+2e^-)$, F_3 -центры $(3v_a^+3e^-)$ и, возможно, H_2 -центры $(2i_a^a)$. Изучается возможность парных и тройных ассоциаций неодинаковых некомплементарных дефектов $i_a^-i_c^-$, $v_a^-v_c^-$, $v_c^-i_a^a$, $v_a^-i_c^0$, $v_c^-i_a^0i_a^a$, $v_c^-i_a^0e^+$ и др. В реальных кристаллах стабилизация дефектов возможна и на различных примесях. Например, эффективными ловушками H-центров служат имеющие меньший размер примесные ионы металлов.

Как отмечено в работе ¹⁵, одним из путей стабилизации дефектов является выход некоторых из них на поверхность кристалла. В результате миграции на поверхность i_a и i_c^+ возможен рост поверхностных кристаллитов, обнаруженных электронно-микроскопическими методами ¹⁴⁴, миграция на поверхность i_a^0 и i_c^0 приводит к выделению из кристалла галоида и щелочного металла, что обнаружено масс-спектрометрическими методами¹⁴⁵, ¹⁴⁶.

Если дефекты разделены друг от друга всего на несколько постоянных решетки, то эффективными становятся туннельные электронные переходы между дефектами. Особенно интересна была бы реакция

$$v_a^+ e^- + i_a^0 \rightarrow v_a^+ + i_a^-, \tag{8.7}$$

ведущая к перезарядке дефектов и превращению F, H-пар в α, I-пары ²⁶. Эта реакция, которую еще предстоит изучить, может сопровождаться туннельной люминесценцией. Возможна и хорошо изученная по характерной туннельной люминесценции ¹⁴⁷ реакция

$$v_a^+ e^- + e^+ \to v_a^+ + e^0.$$
 (8.8)

9. ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КИНЕТИКА НАКОПЛЕНИЯ F- И H-ЦЕНТРОВ

а) Экспериментальные данные для KCl и KBr

Эффективность и кинетика накопления радиационных дефектов в ионных кристаллах определяется эффективностью сложных процессов создания, рекомбинации, перезарядки и стабилизации, рассмотренных в предыдущих разделах.

Экспериментально показано (см. обзоры ^{22, 41, 44}), что в широком интервале поглощенных доз D и температур облучения доминирующими



Рис. 12. Температурная зависимость эффективности накопления F-центров в кристалле KCl. Область 10—50°K по ¹⁰⁵, область 4°K и 80—300°K по ²². Справа указаны мощности поглощенной дозы в эв. см⁻³ сек⁻¹.

стабильными дефектами в кристаллах KCl и KBr являются пары F-и H-центров, локализованные в регулярных узлах решетки или около других дефектов. При этом концентрация F-центров N_F растет линейно с D до значений 10¹⁷—10¹⁸ см⁻³, а при больших D насыщается на уровне 10¹⁹—10²⁰ см⁻³. Энергия $E_F = D/N_F$, расходуемая на создание высокоэнергетическим излучением одного стабильного *F*-центра в начале облучения, зависит от конкретного кристалла через отношение размеров галоида и междоузельной пустоты (диаграмма Рэбина — Клика) —

чем выше это отношение, тем больше E_F ⁴³. При температуре 4°К E_F для KCl и KBr имеет значение около 2000 зв ¹⁴⁸.

Температурная зависимость эффективности накопления F-центров N_F/D приведена на рис. 12. Выше температуры делокализации H-центров (около 30°K) N_F/D резко уменьшается и приобретает зависимость от имеющихся в кристалле ловушек для H-центров. При температурах 100—200°K N_F/D снова увеличивается с кажущейся энергией активации 0,03—0,10 гв ¹⁶, ¹⁴⁹. Появляется также сильная зависимость N_F/D от концентрации и вида различных дорадиационных дефектов и интенсивности облучения, т. е. нарушается закон взаимозаместимости: N_F не является однозначной функцией D. При 200—250°K N_F/D достигает максимального значения и уменьшается с дальнейшим повышением температуры с энергией активации 0,4—0,6 гв.

 $\hat{M_3}$ общих соображений следует, что N_F должно быть пропорционально концентрации созданных экситонов N_e , выходу распада экситонов на F- и H-центры η_F и вероятности выживания созданных центров до момента наблюдения ρ_F

$$N_F = N_e \eta_F \rho_F. \tag{9.1}$$

При облучении высокоэнергетической радиацией экситоны в ионных кристаллах возникают в основном путем рекомбинации электронов и дырок. Число созданных при облучении электронно-дырочных пар в полупроводниках и изоляторах можно выразить как D/q, где q — средняя энергия, необходимая для создания одной электронно-дырочной пары (в случае ЩГК $q = (1,7-2,0) E_g^{19,150}$). Следовательно, в условиях, когда можно пренебречь захватом электронов и дырок центрами захвата, $N_e = D/q$.

Значение η_F может быть определено в условиях, когда дефекты создаются пикосекундными лазерными импульсами. Единственный такой эксперимент, проведенный до настоящего времени, дал в случае KCl при температуре 10°K значение $\eta_F = 0.15^{110}$. Зависимость N_F от времени и температуры облучения в KCl и KBr определяется в основном множителем ρ_F .

б) Изолированные пары

Из экспериментальных данных следует, что среднее смещение H-центра от генетически связанного F-центра составляет несколько постоянных решетки. Поэтому можно ожидать, что при малых N_F генетические пары F- и H-центров можно считать невза-

имодействующими (изолированными). Признаком изолированности пар дефектов можно считать линейную зависимость N_F от D, часто наблюдаемую до 10^{17} — 10^{18} см⁻³.

В случае изолированных пар р зависит от времени t через *n*-пространственное распределение пар дефектов ¹²¹, ¹²², ¹⁵¹, ¹⁵²

$$\rho(t) = \int_{0}^{\infty} n(r, t) d\mathbf{r}, \qquad (9.2)$$

которое нормировано при t = 0(рис. 13). Физическая интерпретация выражения (9.2) простая — в момент создания дефектов t = 0 все пары считаются выжившими.

Если причиной изменения n (r, t) время t с учетом туннельной пеј и диффузии Н-центров. является только туннельная перезарядка, вероятность которой приближенно описывается как

$$w = w_0 \exp\left(-\frac{r}{r_0}\right), \qquad (9.3)$$

где w_0 и r_0 — параметры, имеющие в случае *F*-центров значения около 10⁶ сек⁻¹ и 0,8 *а* соответственно ¹⁵³, то, согласно ¹²²,

$$\rho_{T}(t) = \int_{0}^{\infty} n(r, 0) \exp\left[-w_{0}t \exp\left(-\frac{r}{r_{0}}\right)\right] dr. \qquad (9.4)$$

Несложный анализ (9.4) показывает, что средний радиус $r_{\rm T}$ сферы, внутри которой успели осуществиться туннельные переходы, расширяется со временем по закону

$$r_{\rm T}(t) = r_0 \ln(w_0 t), \tag{9.5}$$



Рис. 13. Распределение числа *F*-, *H*-пар по расстояниям между партнерами:

а) в момент образования, б) через время t с учетом туннельной перезарядки, в) через время t с учетом туннельной перезарядки и диффузии H-центров. а ρ_{T} (*t*) примерно равно доле пар с $r > r_{T}$ (*t*), т. е.

$$\rho_{\rm T}(t) = \int_{r_{\rm T}}^{\infty} n(r, t) \, dr. \tag{9.6}$$

Если причиной изменения n(r, t) является диффузионно-контролируемый процесс, нахождение аналитического вида n(r, t) и соответствующего $\rho_R(t)$ затруднительно ^{153, 154}. Общий характер этой функции, однако, остается прежним: вероятность выживания увеличивается с ростом r. Кроме того, можно ожидать возрастающего размазывания n(r, t) по rпри повышении температуры из-за перелокализации H-центров на все



Рис. 14. Схематическая зависимость от температуры вероятности выживания *F*-центров.

а) Кристалл без ловушек для *Н*-центров;
 б), в) кристалл с ловушками *Н*-центров одного сорта с учетом туннельной перезарядки (б),
 туннельной перезарядки и диффузии *Н*-центров (в).

более глубокие и далекие центры захвата (рис. 13).

В большинстве реальных ситуаций туннельные и диффузионные процессы действуют одновременно. В отдельных случаях, например, когда диффузионно-контролируемый рекомбинационный процесс происходит намного быстрее туннельной перезарядки (область высоких температур), можно приближенно писать

$$\rho(t) = \rho_{T}(t) \rho_{R}(t).$$
 (9.7)

Применительно к F, H-парам величина ρ_F может быть оценена лишь приблизительно. Анализ результатов работ ¹⁰². ¹⁰⁶, ¹⁴⁸ показывает, что при 4°К для времен выживания больше минуты $\rho_F \approx 0,1$. Согласно работе ¹⁵⁵ среднее расстояние между стабильными при 300°К F-центрами и захваченными H-центрами составляет 7a, откуда следует, что $r_T < 7a$.

Температурная зависимость ρ_F ,

вытекающая из вышеизложенного, показана схематически на рис. 14. Кривая *a*) соответствует случаю идеального кристалла без центров захвата *H*-центров. В области температур от 4°К до $T_{\rm H} = 30-60$ °К *H*-центры локализуются в регулярной решетке. Из-за рекомбинации и перезарядки близких пар ρ_F имеет некоторое стационарное значение меньше единицы. При $T > T_{\rm H}$ происходит полная рекомбинация и $\rho_F \rightarrow 0$. В кристаллах с центрами захвата для *H*-центров при $T > T_{\rm H}$ некоторая часть *H*-центров сохраняется на них до температуры $T_{\rm H}$ (кривая δ)). Диффузия *H*-центров из зоны туннельных переходов приводит к дополнительному температурнозависимому увеличению ρ_F (кривая δ)) с кажущейся энергией активации несколько меньшей ^{16, 154}, чем энергия активации тепловой диффузии *H*-центров.

Наблюдаемые в эксперименте температурные зависимости N_F/D (рис. 12) имеют вид, похожий на кривую e) на рис. 14. Сложность детальной интерпретации реальных кривых объясняется наличием нескольких сортов центров захвата для *H*-центров, а также некоторыми другими температурно-зависящими процессами (подвижность вакансий и V_K -центров). Еще большее усложнение кинетики накопления радиационных дефектов и ее температурной зависимости обусловливают различные дорадиационные дефекты, приводящие (кроме уже рассмотренного захвата H-центров) к захвату электронов и дырок, что выражается через уменьшение эффективного значения N_e^{125} , а также к уменьшению среднего расстояния между F- и H-центрами ¹⁵².

в) Стохастическое распределение пар

При больших дозах облучения необходимо принимать во внимание перекрестное взаимодействие компонент различных пар. Это проявляется в отклонении кинетики накопления дефектов от линейной и появлении бимолекулярных стадий отжига дефектов $^{22, 25, 44}$. С ростом дозы распределение дефектов в кристалле стремится к стохастическому, при котором вероятность *p* найти ближайший *F*-центр на расстоянии *R* от произвольно выбранного *H*-центра равна

$$p(R) = 4\pi N_F R^2 \exp\left(-\frac{4}{3}\pi R^3 N_F\right).$$
(9.8)

По (9.8) можно вычислить долю H-центров, случайно попавших в сферу нестабильности с заданным радиусом около F-центров. Из (9.8) следуют главные отличия стохастического распределения: спад эффективности накопления с ростом N_F , немономолекулярная кинетика рекомбинации дефектов, зависимость накопления от мощности облучения при одинаковой дозе (нарушение закона взаимозаместимости) и др. Моделирование на ЭВМ процесса накопления с учетом туннельной перезарядки провели Тале, Миллер и Котомин ¹⁵³. Они получили качественно согласующуюся с опытом кинетику накопления F- и H-центров и показали возможность агрегации одноименных дефектов.

В большинстве реальных случаев облучения распределение дефектов имеет сложный парно-стохастический характер.

Дальнейшее увеличение мощности и дозы облучения приводит к ряду интересных эффектов в ЩГК ⁴⁴: создание металлического коллоида и предколлоидных центров окраски ¹⁵⁶ (см. также обзор Шварца и др. ¹⁵⁷). возникновение дислокаций (Андроникашвили и др. ¹⁵⁸) и дислокационных петель ¹⁵⁹, хрупкое разрушение кристаллов (Вайсбурд и др. ¹⁶⁰), и к другим явлениям, детальное рассмотрение которых выходит за рамки настоящей работы.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Большой экспериментальный материал показывает, что в твердых телах радиационные дефекты возникают не только как следствие хорошо изученных ранее упругих соударений высокоэнергетических частиц с ядрами кристаллической решетки, но и в результате распада некоторых долгоживущих электронных возбуждений. Во многих ионных кристаллах второй механизм создания радиационных дефектов является доминирующим. В дальнейшем предстоит выяснить, в какой мере распад электронных возбуждений с рождением дефектов сказывается на стабильности полупроводников и металлов.

Для ионных кристаллов выявляется корреляция между явлениями автолокализации электронных возбуждений (в частности, экситонов) и явлением распада электронных возбуждений с рождением френкелевских дефектов. Ионные кристаллы, где нет автолокализации электронных возбуждений (MgO, Al_2O_3 и др.), обладают высокой радиационной стойкостью. В наиболее полно изученных щелочно-галоидных кристаллах рождение френкелевских дефектов особенно эффективно происходит при распаде автолокализованных экситонов.

Хотя типы дефектов и способы образования некоторых из них в щелочно-галоидных кристаллах изучены весьма детально, в наших сегодняшних представлениях о радиационном дефектообразовании в ионных кристаллах имеется ряд слабо исследованных областей и даже белых пятен. Предстоит продолжить изучение короткоживущих электронных возбуждений, возникающих при колебательной релаксации экситонов, отсутствует количественная теория распада электронных возбуждений на структурные дефекты. Не проведен анализ возможных распадов высокоэнергетических электронных возбуждений-резонансов на структурные дефекты в ионных кристаллах, полупроводниках и металлах. Недостаточно изучена специфика электронных возбуждений и структурных дефектов в радиационно-устойчивых ионных кристаллах типа MgO и Al₂O₃.

Анализ кинетики накопления и отжига радиационных дефектов в ионных кристаллах показывает, что в этих явлениях важную роль играют пространственные корреляции между рождающимися комплементарными дефектами. Возможность возникновения по крайней мере трех типов френкелевских пар и их взаимодействия (в частности, туннельного) друг с другом и другими дефектами усложняет радиационные эффекты в ионных кристаллах.

Интересные перспективы перед радиационной физикой конденсированных систем (в частности, биологических) могло бы открыть обнаружение селективных механизмов создания радиационных дефектов при избирательном возбуждении внутренних электронных оболочек.

Хочется выразить надежду, что наш обзор окажет стимулирующее действие на развитие экспериментальных и особенно появление теоретических исследований радиационного дефектообразования.

Институт физики АН ЭССР, Тарту

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Дж. Динс, Дж. Виньярд, Радиационные эффекты в твердых телах, М., ИЛ, 1960.
 С. Т. Конобеевский, Действие облучения на материалы, М., Атомиздат,
- 1967.
- 3. М. Томисон, Дефекты и радиационные повреждения в металлах, М., «Мир», 1971.
- 4. В. С. В а в и л о в, Н. А. У х и н, Радиационные эффекты в полупроводниках, М., Атомиздат, 1969.
- 5. W. C. Röntgen, A. F. Joffe, Ann. d. Phys. 64, 1 (1921).
 6. R. Hilsh, R. Pohl, Zs. Phys. 57, 145 (1929).

- виненко, Phys. Zs. Sowjet. 3, 262 (1933).
 8. П. С. Тартаковский, Внутренний фотоэффект в диэлектриках, М., Гостехиздат, 1940.
- 9. Я. И. Френкель, ЖЭТФ 6, 647 (1936).
- 10. Н. Мотт, Р. Герни, Электронные и ионные процессы в ионных кристаллах. M., MJI, 1951. 11. F. Seitz, Rev. Mod. Phys. 18, 384 (1946); 26, 7 (1954).

- 11. F. Seitz, Rev. Mod. Phys. 18, 384 (1946); 26, 7 (1954).
 12. Ч. Е. Лущик, Г. Г. Лийдья, М. А. Эланго, ФТТ 6, 2256 (1964).
 13. И. К. Витол, Изв. АН СССР, сер. физ. 30, 564 (1966).
 14. Ч. Е. Лущик, Г. К. Вале, М. А. Эланго, ibid. 31, 820 (1967).
 15. И. К. Витол, Ч. Б. Лушик, М. А. Эланго, ФТТ 10, 2753 (1968).
 16. И. К. Витол, В. Э. Зирап, В. Я. Круминь, Д. К. Миллер, вкн. Труди Межвузовской конференции по радиационной физике, Томск, 1970, с. 46.
 17. Ч. Е. Лущик, Б. К. Радиационные и другие дефекты в твердых телах, т. 1, Тбилиси, 1974, с. 319.
 19. М. А. Эланго, Тр. ИФА АН ЭССР, № 42, 175 (1974); № 43, 63 (1975).
 20. Н. N. Hersh, Phys. Rev. 148, 928 (1966).
 21. Н. N. Hersh, J. Electrochem. Soc. 118. 144C (1971).

- E. Sonder, W. A. Sibley, in: Point Defects in Solids, vol. 1, Ed. J. Crawford and L. M. Slifkin, N.Y., Plenum Press, 1972, p. 201.
 D. Pooley, Proc. Phys. Soc. 87, 245, 257 (1966).
 P. Still, D. Pooley, Phys. Stat. Sol. 32, K147 (1969).
 W. A. Sibley, D. Pooley, in: Treatise on Materials Science and Technology, v. 5, Ed. H. Herman, N.Y., Academic Press, 1974, p. 45.
 R. Smoluchowski, O. W. Lazareth, R. D. Hatcher, G. J. Dienes, Phys. Row Lett. 27 (1986) (1074)

- R. Smoluchowski, O. W. Lazareth, R. D. Hatcher, G. J. Dienes, Phys. Rev. Lett. 27, 1288 (1971).
 Y. Toyozawa, in: Vacuum Ultraviolet Radiation Physics, Ed. E. E. Koch and R. Haensel, N.Y., Pergamon Press, 1974, p. 317.
 G. H. Kinchin, R. S. Pease, Rept. Progr. Phys. 18, 1 (1955).
 Дж. Виньярд, УФН 74, 435 (1961).
 В. М. Агранович, В. В. Кир'санов, УФН 113, 3 (1976).
 P. Ф. Коноплева, В. Л. Литвинов, H. A. Ухин, Особенности радиа-иноргомически размории социальной пости радиа-иноргомически радованиет пости радиа-иноргоми в разволя пости радованиет пости радиа-иноргомически радованиет пости радиа-иноргомически радованиет пости радованиет пости радиа-иноргомически радованиет пости радованиет по

- ционного повреждения полупроводников частицами высоких энергий, М., Атом-

- июнного повреждения полупроводников частицами высоких энергии, м., Атом-издат, 1971. 32. І. Мс. Тоггепs, L. T. Chadderton, Phys. Rev. 159, 671 (1967). 33. А. Е. Hughes, B. Henderson, цит. в²² сборник, р. 381. 34. В. Henderson, A. Garrison, Adv. Phys. 22, 423 (1973). 35. Ч. Б. Лущик, Г. К. Вале, Р. И. Гиндина, А. А. Эланго, Тр. ИФА АН ЭССР, № 30, 3 (1964).
- АН ЭССР, № 30, 3 (1964).
 36. С. У. Гольденберг, А. И. Быкова, И. Я. Мелик-Гайказян, Изв. АН СССР, сер. физ. 31, 40 (1967).
 37. Ј. Н. О. Varley, J. Nucl. Energ. 1, 130 (1954).
 38. А. М.-Э. Саар, М. А. Эланго, ФТТ 12, 2993 (1970).
 39. Сh. В. Luscik, G. G. Liidja, I. V. Jaek, in: Proc. of Intern. Conference on Semiconductor Physics, Prague, 1961, р. 717.
 40. Ч. Б. Лущик, Г. К. Вале, Э. Р. Ильмас, Н. С. Роозе, А. А. Эланго, М. А. Эланго, Опт. и спектр. 21, 686 (1966).
 41. Ч. Б. Лущик, Н. С. Роозе, М. А. Эланго, Тр. ИФА АН ЭССР, № 36, 57 (1969).
 42. К. А. Калдер, Т. Н. Кярнер, Ч. Б. Лущик, А. Ф. Малышева.

- К. А. Калдер, Т. Н. Кярнер, Ч. Б. Лущик, А. Ф. Малышева, Р. В. Миленина, Изв. АН СССР, сер. физ. 40, 2313 (1976).
 Н. Rabin, С. С. Кlick, Phys. Rev. 117, 1005 (1960).
 J. H. Schulman, W. D. Compton, Color Centers in Solids, N.Y., Pergamon
- Press, 1963.

- Press, 1963.
 45. M. Creuzburg, Zs. Phys. 196, 433 (1966).
 46. J. E. Eby, K. J. Teegarden, D. B. Dutton, Phys. Rev. 116, 1099 (1959).
 47. T. Miyata, J. Phys. Soc. Japan 27, 266 (1969); 31, 529 (1971).
 48. K. Teegarden, Phys. Rev. 105, 1222 (1957).
 49. M. N. Kabler, ibid. A136, 1296 (1964).
 50. P. A. Кинк, Г. Г. Лийдья, Ч. Б. Лущик, Т. А. Соовик, Изв. АН СССР, сер. физ. 31, 1982 (1967); Тр. ИФА АН ЭССР, № 36, 3 (1969).
 51. М. Ікеzawa, Т. Којіта, J. Phys. Soc. Japan 27, 1551 (1969).
 52. М. Каблер, М. Маррон, В. Фаулер, Изв. АН СССР, сер. физ. 37, 341 (1973).
- (1973).
- 53. И. Л. Куусманн, Ч. Б. Лущик, ibid. 40, 1785 (1976). 54. И. Л. Куусманн, П. Х. Либлик, Ч. Б. Лущик, Письма ЖЭТФ 21, 161 1975).
- 55. И. Л. Куусманн, П. Х. Либлик, Г. Г. Лийдья, Н. Е. Лущик, Ч. Б. Лущик, Т. А. Соовик, ФТТ 17, 3546 (1975).
 56. И. Л. Куусманн, Г. Г. Лийдья, Ч. Б. Лущик, Тр. ИФА АН ЭССР, № 46, 3 (1976).
- Ч. Б. Лущик, Г. Г. Лийдья, Н. Е. Лущик, Е. А. Васильченко, К. А. Калдер, Р. А. Кинк, Т. А. Соовик, Изв. АН СССР, сер. физ. 37, 57. 334 (1973).
- 58. Э. И. Рашба, Опт. и спектр. 2, 75, 88 (1957).

- 62. Э. Д. Алукер, С. А. Чернов, в кн. Радиационная физика VII, Рига, «Зинатне», 1973, с. 3.
- 63. С. И. Пекар, Исследования по электронной теории кристаллов, М., Гостехиз-

- 5 УФН, т. 122, вып. 2

- 67. Я. А. Валбис, К. А. Калдер, И. Л. Куусманн, Ч. Б. Лущик, А. А. Ратас, З. А. Рачко, М. Е. Спрингис, В. М. Тийт, Письма ЖЭТФ 22, 83 (1975).
 68. J. Frenkel, Zs. Phys. 35, 652 (1926).
 69. W. Schottky, Zs. phys. Chem. 29, 336 (1935).
 70. P. D. Shulze, F. R. Hardy, Phys. Rev. 35, 3270 (1972); 36, 1580 (1972).
 71. H. N. Itoh, Crystal Lattice Defects 3, 115 (1972).
 72. Ч.Б. Лущик, Р. И. Гиндина, Х. В. Йыги, Л. А. Плоом, Л. А. Рунг, Э. С. Тийскер, А. А. Заканго, Н. А. В. А. Сор. Мар. А. С. Сор. 400, 400.

- Э. С. Тийслер, А. А. Эланго, Н. А. Яансон, Изв. АН СССР, сер. физ. 38, 2189 (1974); Тр. ИФ АН ЭССР, № 43, 7 (1975).
 73. Ч. Б. Лущик, Р. И. Гиндина, Н. Е. Лущик, Л. А. Плоом, Л. А. Пунг, Х. А. Соовик, А. А. Эланго, Тр. ИФА АН ЭССР, № 44, 3
- (1975).
- 74. C. Delbecq, P. Pringsheim, P. Yuster, J. Chem. Phys. 19, 574 (1951); 20, 746 (1952).
- 75. W. K än zig, T. O. Woodruff, J. Phys. and Chem. Sol. 9, 70 (1958).

- 76. W. Gebchard, ibid. 23, 1123 (1962).
 77. А. Behr, H. Peisl, W. Waidelich, Phys. Stat. Sol. 21, К9 (1967).
 78. Ю. М. Анненков, А. А. Воробьев, Е. К. Завадовская, Изв. Томск. политехн. ин-та 170, 90 (1969).
- 79. И. Я. Мелик-Гайказян, П. Е. Дерябин, В. Ф. Захаров, Изв. вузов, сер. «Физика» № 9, 126 (1973). 80. W. Känzig, Phys. Rev. Lett. 4, 117 (1960). 81. Ю. Халдре, Л. А. Пунг, Тр. ИФА АН ЭССР, № 31, 133 (1966); № 38,
- 50 (1970). 82. Н. А. Яансон, Р. И. Гиндина, Ч. Б. Лущик, ФТТ 16, 379 (1974). 83. А. А. Эланго, Т. Н. Нурахметов, ФТТ 18, 1147 (1976).

- 84. А. Ч. Лущик, Л. А. Пунг, Ю. Ю. Халдре, Изв. АН СССР, сер. физ. 40 (9), (1976).
- 85. Ю. М. Анненков, Ю. И. Галанов, в кн. Материалы Всесоюзной конференции «Физика диэлектриков», т. 1, Л., 1973, с. 169. ,86. М. А. braham, Y. Chen, W. P. Unruh, Phys. Rev. **B9**, 1842; **B10**, 3540⁹

- (1974). 87. Г. Г. Лийдья, И. В. Яэк, Тр. ИФА АН ЭССР, № 14, 212 (1961). 88. В. В. Бичевин, Х. Ф. Кяэмбре, ibid., № 38, 3 (1970). 89. V. Bichevin, H. Käämbre, Ch. Lushchik, Phys. Stat. Sol. a5, 525. (1971).
- (1971).
 90. Е. А. Васильченко, Х. В. Йыги, Н. Е. Лущик, Ч. Б. Лущик, А. Ф. Малышева, Э. С. Тийслер, Уч. зап. Латв. ГУ 193, 112 (1973).
 91. А. Smakula, Zs. Phys. 59, 603 (1930).
 92. Э. Р. Ильмас, Н. С. Роозе, Опт. и спектр. 22, 768 (1967).
 93. Э. Р. Ильмас, Г. Г. Лийдья, Ч. Б. Лущик, ibid. 18, 453, 634 (1965).

- (1965). 94. Э. Р. Ильмас, Ч. Б. Лущик, Н. С. Роозе, Тр. ИФА АН ЭССР, № 31, 84 (1966).
- 95. В. В. Бичевин, Х. Ф. Кяэмбре, Ч. Б. Лущик, Э. С. Тийслер, ΦTT 12, 2888 (1970). 96. R. Kink, G. Liidja, Phys. Stat. Sol. 40, 379 (1970). 97. J. Parker, Phys. Rev. 124, 703 (1961).

- 98. Г. Г. Лийдья, Р. А. Кинк, Тр. ИФА АН ЭССР, № 15, 215 (1961). 99. Э. С. Тийслер, Ч. Б. Лущик, ФТТ 11, 3270 (1969). 100. С. Т. Butler, J. R. Russel, R. B. Qnincey, D. E. Lavalle, J. Chem. Phys. 45, 968 (1966).
- 101. Х. В. Иыги, А.Ф. Малышева, Ч. Б. Лущик, Э. С. Тийслер, ФТТ

- 104. С. Г. Зазубович, В. С. Осминин, Журн. прикл. спектр. 33, 90 (1975). 105. М. Ueta, Y. Kondo, М. Hirai, Т. Yoschinari, J. Phys. Soc. Japan 26, 1000 (1969); 30, 440 (1971).
- 106. Y. Kondo, M. Hirai, M. Ueta, ibid. 33, 151 (1972). 107. T. Karasawa, M. Hirai, ibid. 39, 999 (1975). 108. T. Karasawa, M. Hirai, ibid. 40, 118 (1976).

- 109. R. T. Williams, M. N. Kabler, Phys. Rev. B9, 1897 (1974). 110. J. N. Bradford, R. T. Williams, W. L. Faust, Phys. Rev. Lett. 35, 300 (1975).
- 111. Г. Герцберг, Спектры и строение двухатомных молекул, М., ИЛ, 1949. 112. Г. Герцберг, Электронные спектры и строение многоатомных молекул, М., ИЛ, 1969.

- 113. Ч. Б. Лущик, М. А. Эланго, вкн. Радиационная физика неметаллических кристаллов, Минск, 1970, с. 195. 114. N. I to h, M. Saidoh, J. Phys. 34, 09-101 (1973). 115. Ч. Б. Лущик, вкн. Материалы III Всесоюзного совещания по радиационной

- физике и химии ионных кристаллов, т. 1, Рига, 1975, с. 75. 116. В. П. Денкс, Н. Е. Лущик, Ч. Б. Лущик, Х. А. Соовик, ФТТ 18, (8) (1976).

- 122. И. К. Витол, А. А. Гайлитис, В. Я. Грабовскис, Уч. зап. Латв. ГУ 123. Г. К. Вале, Тр. ИФА АН ЭССР, № 28, 93 (1964).
 124. Ү. Копdo, М. Нігаі, Ј. Phys. Soc. Japan 30, 1765 (1974).
 125. Ј. Н. Сгаwford, W. A. Sibley, E. Sonder, Phys. Stat. Sol. 23, 301 (1967).
 126. К. Тапітига, Т. Окаdа, Phys. Rev. B13, 1811 (1976).
 127. И. Л. Куусманн, П. Х. Либлик, В. Г. Плеханов, ФТТ 17, 1854

- (1975)
- 128. V. S. Vavilov, A. E. Kiv, O. R. Niyazova, Phys. Stat. Sol. **a32**, 11 (1975). 129. С. В. Стародубцев, А. Е. Кив, ДАН СССР 151, 550 (1963). 130. R. S. H. Royce, Progr. Sol. State Chem. 4, 213 (1967).

- 131. J. H. Crawford, Adv. Phys. 17, 93 (1968).
 132. D. L. Dexter, Phys. Rev. 118, 934 (1960).
 133. L. T. Chadderton, D. V. Morgan, I. McTorrens, Phys. Lett. 20, 329 (1966).
- 134. М. А. Эланго, ФТТ 10, 3434 (1968).
- 135. B. A. Cruz-Vidal, H. J. Gomberg et al., J. Phys. and Chem. Sol. 31, 1281 (1970). 1273,
- 136. R. L. Fleischer, P. B. Price, R. M. Walker, J. Appl. Phys. 36, 3645 (1965). 137. Я. Е. Гегузин, Природа, № 6, 10 (1973). 138. А. Абдуллаев, Н. А. Витовский, Т. В. Машовец, Ю. Т. Моро-
- зов, ФТП 9, 68 (1975).
- 139. А. М.-Э. Саар, А. А. Майсте, М. А. Эланго, ФТТ 15, 2505 (1973). 140. А. А. Майсте, А. М.-Э. Саар, Б. А. Сорокин, М. А. Эланго, Опт. п спектр, 38, 738 (1975).
- 141. А. П. Жураковский, В. Н. Кадченко, А. М.-Э. Саар, М. А. Эланго, Изв. АН СССР, сер. физ. 40, 276 (1976). 142. М. Elango, Ch. Grähwiller, F. C. Brown, Sol. State Comm. 8, 893
- (1970).
- 143. K. Tanimura, M. Fujiwara, T. Okada, T. Suita, Phys. Lett. A50,

- 148. V. H. Rítz, Phys. Rev. A133, 1452 (1964); 142, 505 (1966). 149. Е. Sonder, ibid. B12, 1516 (1975). 150. Э. Р. Ильмас, Г. Г. Лийдья, Ч. Б. Лущик, Т. А. Соовык, вкн. Радиационная физика — IV, Рига, «Зинатне», 1966, с. 71. 151. В. В. Аптонов-Романовский, Кинетика фотолюминесценции кристал-
- лов, М., «Наука», 1966. 152. В. Я. Грабовскис, Уч. зап. Латв. ГУ 245, 73 (1975). 153. І. Таle, D. Millers, Е. Коtomin, J. Phys. C8, 2366 (1975). 154. І. Fabrikant, Е. Коtomin, J. Luminescence 9, 502 (1975). 155. R. Balzer, Zs. Phys. 234, 242 (1970).

- 156. А. А. Воробьев, Е. К. Завадовская, А. В. Кузьмина, Запасенная энергия в щелочногалоидных соединениях, Томск, ТГУ, 1969.
 157. В. И. Готлиб, Я. Ж. Кристансон, К. К. Шварц, Ю. А. Экманис,
- цит. в 62 сборник, с. 143.
- 158. Э. Л. Андроникашвили, Н. Г. Политов, in: Radiation Damage in Solids, v. 3, Vienna, 1963, p. 147.
 159. L. W. Hobbs, A. E. Hughes, D. Pooley, Proc. Roy. Soc. A332, 267 (1973).
 160. Д. И. Вайсбурд, И. Н. Балычев, Письма ЖЭТФ 15, 537 (1972).